(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-37937

(43)公開日 平成11年(1999)2月12日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ		
G01N	21/41		G01N	21/41	Z
# G01B	9/02		G 0 1 B	9/02	

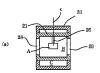
		審查請求	未請求 請求項の数7 FD (全 7 頁)
(21)出願番号	特顯平9-207389	(71)出願人	000006747 株式会社リコー
(22) 出順日	平成9年(1997)7月17日	(72)発明者	東京都大田区中馬込1丁目3番6号 仲瀬 知子
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

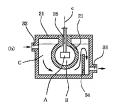
(54) 【発明の名称】 屈折率分布の測定装置及び該装置を用いた屈折率分布の測定方法

(57)【要約】

【課題】 屈折率がほぼ同一の試液B内にセットされた 被検物Aについて、干渉縞像を形成し、形成された干渉 縞像の透過波面を測定して被検物の屈折率分布を測定す る装置において、試液Bの温度ムラが少なくなり、精度 のよい測定ができる装置を提供する。

【解決手段】 試液Bを入れたセル21の外側を容器3 1で覆い、容器31に液体Cを入れ、該液体Cにより上 記試液Bの温度を制御する。液体Cは入口32から入り 出口33から出て循環するが、容器31の出口側にガイ ド板34を設け、液体Cがセル21の周辺を大きく回る ようにして広範囲で熱交換させる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 同一光源からの可干渉光を参照被と被検 波とに分削し、これらを重発して干渉線を形成する干渉 計と、上記被検納を屈折率が競検動とほぼ等しい試検内 に保持するとともに相互に平行な入射窓と相比懲とを有 方るセルと、該セルの外側に設けられセルのほぼ全体を 浸す液体を収容する容器と、談容器の他方側下方に形成 成された液体の入口と、該容器の他方側下方に形成 た出口と、該容器内の出口に対向する位置に配置された ガイド板とを有し、該ガイド板によって容器内の微体が 上記セルの表面を広範囲に渡って流れるようにしたこと を特徴とする前折率分布の部で装置。

【請求項2】 上記ガイド板から上記セルまでの距離 と、ガイド板から出口側の容器内壁までの距離と、ガイ ド板上端から液体水面までの距離との3つの距離をほぼ 等しくしたことを特徴とする請求項1記載の屈折率分布 の測定装置。

【請求項3】 上記入口と対向する位置に邪魔板を設け、入口から入ってきた液体が、上記セルに直接当たらないようにしたことを特徴とする請求項1又は2記載の屈折率分布の測定装置。

【請求項4】 上記容器に開閉可能な監視窓を設けたことを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の屈折率分布の測定装置。

【請求項5】 上記セルに、セルの内外を連通する简体 を設け、該簡体が容器の外部に関ロするようにしたこと を特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の屈折率 分布の測定装置。

【請求項6】 上記セルに、上記試液を注入する開閉可能な蓋を設けたことを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の屈折率分布の測定装置。

【請求項7】 上記被検物を回転させながら次々に透過 波面を測定し、CT解析を用いて接検物の屈折率分布を 測定する請求項1から6のいずれかに記載の屈折率分布 の測定装置を用いた屈折率分布の測定方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、干渉縞の解析により り被検物の屈打率分布を3次元的に測定する技術に関 し、特に、被検物を屈折率がほぼ等しい試液内に浸して 測定する測定方法及び整備に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、レーザアリンタやカメラなどの光 学機器に使用される光学レンズの材料としてプラスシ を用いることが多くなっている。プラステック成形レ ンズはガラス研磨レンズに比較して、コスト低減や非球 面レンズの製作性に優れ、安価であるというメリットが ある。

【0003】しかし、その反面、ガラスレンズに比べ製造上、屈折率分布が不安定でレンズの内部に不均一性を

生じることがある。レンズ内部に不均一性があると、光 学特性に大きな影響を及ぼし、画質の劣化やボケといっ た原因につながる。従って、レンズ内部の屈折率分布を 高精度に測定し、光学レンズの均質性を評価する必要が ***

【0004】そこで、本祭明の出願人は、被除物を試液 中に浸した状態で光軸と直交する軸を中心に回転させ、 複数の回転角位置の各々で干渉結の解析を行い、これら の干渉縞から透過波面量を算出し、これを一次フーリエ 変換し、さらに、二次元並フーリエ変換を行って屈折率 の分音を求める方法を保障した。

【0005】 図9を用いて具体的に説明する。 同図の装置は、マハツェンダ型の下砂井を基本構成としており、

町干渉光としてのレーザ光を利用する光源1と、ピーム
エキスパンダ3と、光束分割用のピームスブリッタ5
と、2つの反射ミラー7、9と、光束頂盤川のピームス
ブリッタ11と、結像レンズ13と、CCDなどからなる干渉締除は勝15と、高速画像処理装置、マイクロコンピュータなどからなる演奏処理装置17とを備えている。以上の構成のうち、光煎1から結像レンズ13まで
で、干渉計を構成している。

【0006】光源1より出射するレーザ光は、ビームエキスパンダ3によって光束係を拡大され、ビームスブリッグ5によってこれを直進して参照接aとたるレーザ光束と、直角に配折して被検物Aとしての位相物体を透過する被検波しとなるもう一つのレーザ光束とに分割される。参照波aと被検波りとは、ほぼ1:1となるようになっている。

【0007】反射ミラー7は、ピエゾ素子などによる電 気一変位変換素子19により支持され、位相シフト法に よる干渉縞解析を行うために、参照波 a の光路長を波長 のオーダで変更できるように配置されている。

【0008】参照波 a は反射ミラー 9 で反射されてビームスプリッタ 1 1 に連し、他力の被検波 b は、被検物 A を透過してビームスプリッタ 1 1 に適して参照波 a と重なり合うが、電気一変位変換素子 1 9 により参照波 a とまを検波 b との光路長には、n π / 2 の位相の差ができるように翻巻される。

【0009】参照被aと被検波bは重畳され、ビームス ブリッタ11から射出されて結像レンズ13に入射し、 干渉編検出器15の操像面に干渉締を結像する。干渉編 検出器15にはリニアCCDやアレイ状のセンサを用い る。

【0010】被赖物への形示率は空気の形示率とはかなり 相違しており、被検物の入射面と射出面とが半行でない限り、被検物へを透過した被検放りは、不規則に収束・発散する。一方、干渉計で干渉稿を結像させるには、被検放しは、ほぼ平行な光炎となっていなければならない。そこで、被検物もが必必ような形状であっても、被検物人を適遇した被検波が混ぼ平行光束になるため

に、次のような構成としている。

10011]すなわち、接続始れは、被検波りの光路の 途中に設けられた容器状のセル21内に設置する。セル 21内には、その風折率が接触物人の屈折率とは迂同一 に関合された就液Bを満たしてある。なお、被検物人 は、回転台23上に報置され、回転台23は、図にサーポモールなどにより、後検波とに対して直交すな 他を中心に任意の角度だけ回転自在である。セル21の 両端、すなわち、接検波りの入射窓25と射出窓27は 互いに平行で、かつ、それを北に面積度があいオプチカ ルフラット28、29を取り付けて被密にシールドして いる。したがって、技機物もと試液Bで充填されたセル 21は、全体として均一なが用来の物体となり、かつ、 入射面と射出面とが平行なので、セル21内を透過した 被検波りは、ほぼ平行な先束となって射出されるように なる。

【0012】干渉結像は、干渉締約出器15で検出さ 水、光電素換されて電気的な画像信号となり、A/D変 換器20によってA/D変換された後、演算装置17に 入力される。なお、演算装置17は、位相シフト込など による干渉結後の解析によって透過波画の計測演算を行 う湧油破価計算能18を含んでいる。

[0013] 水に上述の構成よりなる測定装置を利用して被検物Aの用所率を計測する方法を説明する。まず、 破検物Aを回転令23にセットしない状態で、干渉締検 出器15が出力する干砂・補後の画像信号を収算処理装置 17に取り込んで演算処理装置内部の透過波面計測部1 8により干砂線像の解析を行い、初期状態の透過波面の 計測をする。この計測結果に基づいて測定装置自身の定 常的な報差級分を排除する初期処理を行う。

【0014】次に、回転台23に被検物Aをセットし、回転台23がθ=00位置で干渉線検出器15の嫌像面 に干渉線を結像し、干渉線検出器15が出力する干渉線 修の画像信号を演算処理装置17に取り込んで干渉線像 の解析を行う。

10015] 回転台23が初期回転位費にある透過波面の計測では、干渉結像の解析就果は接換物人の厚み方向(太方)、に積算されており、これだけでは風折率の不均一部分の空間的な位置を特定することができない。
[0016] そこで、回転台23を初期回転位置より形を角度回転させ、回転台23を初期回転位置よりが発射に対像することが主要が終りませた。このように装検物人が回転変位しても干渉転像は干渉転線用器15の銀後面に結像するこのは数でにて干渉転機器15が回路15が円が一方干渉転像の画像信号を演算処理装置17に取り込んで透過波面の計測をする。こうしてたとえば、11刻かで180%の高像信号を演算処理装置17に取り込んで透過波面の計測をする。こうしてたとえば、11刻かで180%の高級信券を演算処理装置17に取り込んで透過波面で計算して、コンピュータ、すなわち、演算処理装置17に平時底を形成し、この透過波面を計測して、コンピュータ、すなわち、演算処理装置17に平時成を

raphy) 解析の手法を用いて行うことができる。

[0017] 図10はCT誌の原理を示すものであり、 角度のから入射した被検波による透過波面のデーター (x, θ)を変数、について一次元フーリエ変換すれ ば、求めるべき屈折率の分布 Δ n (x, y) の二次元フ ーリエ変換の極座標表現における θ 方向成分が得られ ろ

【0018】 すなわち、0 \leq 0 \leq 2 π 又は0 \leq 0 \leq π の角度範囲にわたって透過波面を計測し、その透過波面・中夕を一次エブーリエ変換し、ブーリエ変換とれた各断面の極単標データP(\mathbf{x} , 0)を直交連標データに変換し、その後二次元逆アーリエ変換し、さらに思打率に変換する、ことにより被検物人の三次元屈折率分布を再構成することができる。

[0019]

【発明が解決しようとする眼題』ところで、上記の屈折・幸濶を方法によれば、被検物Aとしての位相物体を浸す 試蔵Bは、装置のまわりの空気やレーザによる発熱など の影響を受け、その温度が徐々に上昇する。そして、温 度が変化すれば試該Bの配計率も変化する。このとき、 温度変化が小さければ屈折率の変化も小さく、引き続い て干渉縮の測定も可能である。しかし、温度変化が大き くなると、服計率の変化からくなり、被検を透過し た被検波bの平行度が乱れ、干渉縞の結像が困難にな

【0020】したがって、測定中の試液Bの温度変化を一定の範囲内に制御し、試液の屈折率と被検練の屈折率 の差を小さく保てるようにすることが重要である。できれば、測定中の試液の温度を一定に保っておきたい。しかし、上記の熱額は、装置に不可欠のものでもあり、就の温度変化を一定の範囲内に保つこととは二律背反の関係になる。本発明は、上記の事実から考えられたもので、試液の温度を容易に制御することができる屈折率の測定方法と、測定装置を提供することを目的としている。

[0021]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために本発明の装開は、同一光照からの可干逆光を参照は と被検放とした例は、これらまる是して干砂能を形成する干渉計と、上記設検動を照折率が接検動とほぼ等しい 試験内に保持するとともに相互に平行な入射態と射出態 全を有するセルと、該されの外間に設けられたのほぼ 全体を侵す液体を収容する容器と、該容器の一方側の上 方に形成された液体の入口と、該容器の他方側下方に形 成された旧口、該容器の内口と対向する位置に配置 されたガイド板とを有し、該ガイド板によって容器内の 液体が上記せルの表面を広範囲に渡って流れるようにし たことを整めしている。

【0022】また、上記ガイド板から上記セルまでの距離と、ガイド板から出口側の容器内壁までの距離と、ガ

イド板上端から液体水面までの距離との3つの距離をほ ぼ等しくした構成とすることが望ましい。

【0023】上記入口と対向する位置に邪魔板を設け、 入口から入ってきた液体が、上記セルに直接当たらない ようにしたり、上記字器に同門の総企監視を設けた り、上記セルに、セルの内外を運通する筒体を設け、該 筒体が容器の外部に開口するようにしたり、上記セル に、上記試被を往入する開閉可能な蓋を設けたりするこ とができる。本発明の測定方法は、上記いずれかの測定 装置を用い、接触物を回転させながら次々に透過数面を 測定し、CT解析を用いて接触物の屈折率分布を測定す ることを特徴としている。

[0024]

【発明の実施の形態】以下に、図面を参照して本発明の 実施例を詳細に説明する。図 1 は本発明の第 1 実施例の 要部を示す図である。本発明の屈折率謝定装置は、図 9 で説明した従来の屈折率測定装置における被検物 A の周 辺の構成のみが相違するものである。

【0025】本発明の被換物人は、セル21内で支持部 材26の下端に固定され、被検波 bと直交する軸cを中 心に回転可能に保持されている。支持部材26は、上下 に移動可能で、被検物人の高さを自由に調整できる構造 鉄被 Bを提填する。そして、本発明では、このモル21 を、容器31内に挿入し、セル21の外側の容器31内 に液体 Cを光填している。液体Cとしては、水を使用し いる。容器31には、液体Cとしては、水を使用し いる。容器31内に があり、離れて設けられたポンプなどのサーキュレータ にホース型で接続され、液体Cが循環できるようになっ ている。

【0026】セル21の入射酸と射出感とは、容器31 の入射感と射出感とに重なった構成とし、ここにオプチ カルフラット28,29をはめ込んでいる。このような 構成とすることによって、接検波りの光路から液体Cが なくなり、液体Cの流動による接検波りへの影響を無く すことができる。

【0027】統翰物Aの指揮等の測度が行われている 制、被体Cは図示しないサーキュレータ等により循環さ れる。液体Cは空気などの気体に比べて熱容量が大き く、適当な加熱・冷却手段によって任意の温度に設定す ることができ、試液Bを短時間で所望の温度範囲内に保 つことが可能となる。また、液体Cとして水を使用すれ ば、安価であり、入手が容易である。

【0029】このガイド板34が無い場合は、容器31 の左上方の入口32から送り込まれた液体Cは、セル2 外に出てしまい、セル21の右側上方では十分な熱交換がされなかった。それに対し、このようにガイ下板34を設けると、セル21の下側を遜過した液体Cは、ガイ下板34に当たって垂直に上がに上がり、セルの右側上方とも十分に熱交換してガイド板34を乗り越え、容器の右下の田口33から出ていくようになる。このよう、ガイド板34を設けることで、液体でがたv21の外側と広範囲にわたって接触でき、熱交換の効率が向上する。すなわち、試液Bの温度ようを少なくすることができる。

1の下側を通ってを直接右下側の出口33から容器31

【0030】図2は本発明の第2実施例を示す。この図の実施例では、対学版34からセル21までの距離 と、出口33個の容器31の分配までの距離と、ガイド 板上端から液体Cの水面までの距離との3つの距離をほ ぼ等しくaとしている。これにより、ガイ版34に当 たって上昇し、ガイド版34を見り越えて出口に向かう 液体Cの流路はネックがなくなるので、流体Cが容器内 を流れる豚の圧力損失を低減することができ、約波Bの 組度ようをさらに減少させることができ、約波Bの 組度ようをさらに減少させることができ、

【0031】図3は本発列の第3実施例を示す。この図の実施例は、容器31の人口32と対向する位置に、 曖擬35をを取り付けたものである。入口32から入っ できた液体では、その圧力によって、直接セル21にぶ つかり、局部的に熱交換が促進されて温度ムラができ易 かったが、このように邪魔板55を取り付けることによ って、直接セル21にぶつかることがなくなり、局部的 に温度ムラができるのを防止することができる。

【0032】また、邪魔板35にぶつかった液体には、 邪魔板35に沿つて容器の下側に向かって預算する。こ れにより、吸水による振動が、セル21になわることも 防止できる。したがって、液体Cとの衝突による振動が 干渉計の光に悪影響を及ぼすことを軽減することができ る。また、水の循環も良くなり、むらなく温度削御を行 うことができる。

【0033】図4は本発明の第4実施例を示す。この実施例では、容器31の上面の左右に上盤36,36を設け、それぞれを録音37,37で開閉可能としている。また、開閉が容易になるように上盤には取っ手36aを設けるとよい。上盤36を開けば容器31の内部を見ることができ、特に、液体Cの循環の状況を日根により確認することができる。また、ごみ等が液体Cに入るのを防止し、盗体の循度が依依に影響を与えないように、通常は上蓋36は閉じておく。また、容器31の上面のほぼ中央には、被検物Aをセル21内に挿入するための438を開けておく。また、容器31の上面の33を開けておく。また、容器31の上面の33を開けておくといい。

【0034】図5及び図6は、本発明の第5実施例である。この実施例では、セル21の側面に简体22を取り付け、简体22の先端が容器31の上面に囲口するようにして、ここから複度計23が差し込めるようにしてい

る。このような構成にすることによって、セル21内の 賊被目の加速を随時測定できるようになる。図7は本発 明の第63張例を示す図で、図8はその斜段図である。 この実施例では、セル21の上方開口部に蓋24を設け ている。測定装置を用いないときは、セル21に栓をす ることで、セル内にゴミなどが混入するのを防ぐことが できる。

[0035]

【発明の効果】以上に説明したように本発明によれば、 たれの外側にセルのほぼ全体を被体に浸す容器と、容器 に形成された液体の入口と、出口と、鉄田口と対向する 位置に記載されたガイド板とを有し、ガイド板によって 液体が上記セルの表面を上範囲に渡って流れるようにしたので、セル下側を流動してきた液体が液接酵木口に向 かうことを避け、ガイド板に沿って、液体が容器の上側 まで循環してから排水口に向かう。このため、液体が、 容器内をよりよく循環するとどができる。それにより、 被検物の温度制御がムラなく、より速く行うことがで

き、より高精度な干渉計劃が可能となる。また、液体の 排出による振動などの影響も屈折液の入っている容器に 直接伝わることを避けることができ、被検物の測定に対 して与える悪影響を軽減して、より高精度な干渉計測が 可能となる。

【0036】また、ガイド板から上配セルまでの距離 と、出口側の容器内壁までの距離と、ガイド板上端から 族体水面までの距離との3つの距離をほぼ等しくする と、液体の循環による圧力損失を減少できるので、より 温度ムラのない温度制御ができるようになる。

[0037]入口と対向する位置に邪魔板を設け、入口 から入ってきた液体が、上記セルに直接対たらないよう にすれば、容器に入ってきた液体の圧力が、屈折液の入 っている栄器に直接当たることを避け、温度ムラを減少 し、振動はよる影響も排除することができる。

[0038] 容器に開可能な監視意を設ければ、必要なときにのみ監視意を開けて装置の複動状況を確認できる。また、必要のない時はゴミなどが混入しないように閉めておくことができる。セルに、セルの内外を連通する簡体を設け、該筒体が容器の外部に開けするようにすれば、ここから温度計を入れることにり、機械を稼働させながら随時、試波の温度の視測が可能となる。これ

により、機械が正しく稼働していることが確認できる。 また、屈折液が所望の温度に達していることを即座に正 しく目で確認することができる。

【0040】湿度制抑装置が稼働していないときに、こ の蓋を用いることにより、被除物とほぼ屈折率が等しい 液体にゴミなどが混入することを防ぐことができる。こ れにより、より精度の高い干渉計測が可能となる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の屈折率分布を測定する装置の要部構成 を示す図で、(a) は縦断面図、(b) は横断面図であ

【図2】本発明の第2実施例の要部構成を示す断面図である。

【図3】本発明の第3実施例の要部構成を示す断面図で ある。

【図4】本発明の第4実施例の要部構成を示す上面図で ある。

【図5】本発明の第5実施例の要部構成を示す断面図で ある。

【図 6】本発明の第5実施例の要部構成を示す上面図で ある。

【図7】本発明の第6実施例の要部構成を示す断面図で

【図8】本発明の第6実施例の要部構成を示す斜視図で ねる

【図9】屈折率分布を測定する装置の構成を示す平面図 である。

【図10】CT解析の原理を説明する図である。

【符号の説明】

- A 被検物
- B 試液 C 液体
- a 参照波
- b 被検波
- 1 光源 21 セル
- 2.5 入射密
- 27 射出密
- 31 容器



